

## 臭化タリウム半導体検出器

γ線の計測にはゲルマニウム (Ge) 半導体検 出器やヨウ化ナトリウム(NaI:TI)シンチレー ション検出器が広く使用されている。Ge 半導 体検出器は非常に高いエネルギー分解能を持つ が、液体窒素温度への冷却が必要である。 Nal:Tl シンチレーション検出器は室温で動作 し、安価に大体積の検出器が得られるが、エネ ルギー分解能が低い。このように既存の検出器 には一長一短があるため、 室温で動作し、エネ ルギー分解能が高く, 高検出効率を示すγ線検 出器の開発が求められてきた。

近年,高いエネルギー分解能を示す臭化ラン  $タン(LaBr_3: Ce) シンチレータが開発され、662$ keVのγ線に対して 2.8% FWHM (full width at half maximum)のエネルギー分解能が得られて いる<sup>1)</sup>。しかしながら、シンチレーション検出 器はγ線のエネルギーをシンチレータ中で光に 変換し、その後、光検出器を用いて電気信号を 得るという間接変換型の検出器であるためにそ のエネルギー分解能には限界がある。半導体検 出器は入射γ線によりそのエネルギーに比例し た数の電子正孔対が半導体中に生成され、その 電荷の収集により電気信号を得るという直接変 換型の検出器であるためにそのエネルギー分解 能が高い。また、半導体検出器は電極構造、信 号処理方法を工夫することにより,高い精度で γ線の相互作用位置を決定することができる。 Ge半導体検出器は禁止帯幅が0.67 eVと狭い

\* 放射能測定・除染技術等に関する調査検討専門委員会

## 人見 啓太朗<sup>1</sup>.石井 **慶浩**<sup>2</sup> Ishii Keizo

Hitomi Keitaro

ために室温においては熱励起による暗電流が大 きいため冷却が必要となる。化合物半導体は元 素の組合せによって禁止帯幅が決定されるの で、広い禁止帯幅を持つ材料を選択することに より、 室温で動作する半導体検出器を構成する ことができる。室温で動作する半導体検出器材 料には、1) 室温動作に十分な禁止帯幅、2) 高 い γ 線吸収効率を得るための, 高い原子番号 と密度.3)高い電荷取集を得るための高い担 体移動度-寿命時間積が求められる。このよう な条件を満たす材料としてテルル化カドミウム (CdTe) が研究され市販品が広く利用されるに 至っている<sup>2)</sup>。CdTe は室温動作が可能である が、冷却により特性が改善し、-40℃において 662 keVの y 線に対して 0.3% FWHM のエネル ギー分解能を示している<sup>3)</sup>。また、米国を中心 に CdTe と ZnTe の 混晶 で ある CdZnTe (CZT) 検出器が精力的に研究されており、室温におい て 662 keV の γ線に対して 0.5% FWHM のエ ネルギー分解能を持ち、コンプトンイメージン グが可能な検出器が開発されている<sup>4)</sup>。CdTe 検出器は室温付近で動作し、エネルギー分解能 も良好であるが、高エネルギーγ線に対して検 出効率が低いことや、非常に高価であることな どが欠点となっている。

臭化タリウム (TIBr) は構成原子の原子番号 が高く (T1:81, Br:35), 密度も鉄の密度 (7.874 g/cm<sup>3</sup>) と同程度の 7.56 g/cm<sup>3</sup>と非常に 高いために, γ線の吸収効率が非常に高い半導 体材料である。TlBr 検出器のγ線吸収効率は,

γ線吸収効率が高いことで知られるゲルマニウ ム酸ビスマス (BGO) シンチレータのそれを若 干上回るまでに高い。TIBr 結晶の禁止帯幅は 2.68 eV と広く、室温における TIBr 結晶の抵抗 率は $\sim 10^{10} \Omega$ cm 程度である<sup>5)</sup>。TIBr 結晶の移動 度-寿命時間積は素材を純化することにより改 善され、現在では電子、正孔共に CdTe 結晶に 匹敵する値が報告されている<sup>6</sup>。表1はCdTe と TIBr の物性値の比較である。TIBr は優れた 特性を持っているにも関わらず、ポラリゼーシ ョンと呼ばれる検出器特性の経時劣化のために 実用化が進まなかった。近年,電極材料として TIを採用することにより、特性劣化が抑制さ れることが見いだされたために、実用化が現実 的になってきている<sup>7,8)</sup>。TlBr 結晶は赤外線の 透過率が高いために光学結晶として古くから知 られており、TIIとの混晶である KRS-5 と呼ば れる結晶は赤外分光装置の ATR プリズムとし て広く市販されているため<sup>9)</sup>, TlBr 検出器は工 業的に大量生産できる可能性がある。また. TlBr 結晶の融点は 460℃と低いために結晶育成 が容易で,低コストで検出器が製作できる可能 性がある。

半導体検出器材料としての TIBr結晶は石英管中で帯溶 融法によって育成される<sup>5,6)</sup>。 市販の TIBr 素材を帯域精製 法により純化することによ り,高純度のTIBr 結晶が得 られる。TIBr結晶は比較的 柔らかいためにワイヤーソー による切り出し、結晶表面の 研磨が容易に行える。結晶表 面にTI等の電極材料を真空 蒸着法により形成することに より検出器を製作することが できる。 TIBr 結晶は高い電 荷輸送特性を持っているた め, 15 mm と非常に厚い検出 器も製作され. 良好な動作が

Isotope News 2013 年 11 月号 No.715

報告されている<sup>10)</sup>。TlBr 検出器の詳細につい ては筆者らのレビュー論文を参照されたい<sup>11)</sup>。

図1はピクセル型TIBr検出器から得られた <sup>137</sup>Csスペクトルである。スペクトルの測定に 使用したTIBr結晶は厚さ4.36 mmである。 TIBr結晶の1面全面に電極を形成しカソード とし、カソードに対向する面に1 mm×1 mm のピクセル電極4個とガード電極を形成してあ る。検出器の印加電圧は500 Vであり、室温で 測定を行った。カソード、ピクセルアノード1 つに電荷有感型前置増幅器を接続し、出力波形 をディジタイザによりコンピュータに取り込み 波形処理を行いスペクトルを得た。カソードと

表1 CdTeとTIBr の物性値

	TlBr	CdTe
原子番号	81, 35	48, 52
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	7.56	5.85
禁止带幅 (eV)	2.68	1.44
抵抗率 (Ωcm)	$\sim \! 10^{10}$	10 <sup>9</sup>
$\mu \tau_{\rm e}~({ m cm}^2/{ m V})$	$\sim \! 10^{-3}$	$3 \times 10^{-3}$
$\mu \tau_{\rm h}~({ m cm}^2/{ m V})$	$\sim 10^{-4}$	$2 \times 10^{-4}$
融点 (℃)	460	1,092



アノードの信号比 (C/A比) を利用して検出 器内で相互作用1回のみの事象(1ピクセルイ ベント)を抽出した。さらに,C/A比を用い てγ線の相互作用深さを決定し,アノード信号 の深さ補正を行った。図から分かるように TIBr 検出器は室温において,1.2% FWHM と高 いエネルギー分解能を示した。TIBr は光電吸 収断面積が大きいために高いピーク対コンプト ン比が得られている。ピクセル型のTIBr 検出 器は検出器内でのγ線の相互作用位置を3次元 で決定することができるため,複数回相互作用 事象を抽出することにより入射γ線のコンプト ンイメージングを行うことが可能である。

TIBr 検出器は室温で動作し,高検出効率, 高分解能を持ち,γ線相互作用位置を高い精度 で決定できるために,次世代のγ線スペクトロ メータ・イメージャーとして大変有望である。

## 参考文献

- Van Loef, E.V.D., Dorenbos, P., Van Eijk, C.W.E., Krämer, K., and Güdel, H.U., High-energy-resolution scintillator: Ce<sup>3+</sup> activated LaBr<sub>3</sub>, *Appl. Phys. Lett.*, **79**, 1573–1575 (2001)
- 2) http://www.acrorad.co.jp
- Takahashi, T., Watanabe, S., Kouda, M., Sato, G., Okada, Y., Kubo, S., Kuroda, Y., Onishi, M., and Ohno, R., High-resolution CdTe detector and applications to imaging devices, *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 48, 287–291 (2001)
- 4) Zhang, F., Herman, C., He, Z., De Geronimo, G.,

Vernon, E., and Fried, J., Characterization of the H3D ASIC readout system and 6.0 cm<sup>3</sup> 3-D position sensitive CdZnTe detectors, *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, **59**, 236–242 (2012)

- 5) Hitomi, K., Murayama, T., Shoji, T., Suehiro, T., and Hiratate, Y., Improved spectrometric characteristics of thallium bromide nuclear radiation detectors, *Nucl. Instru. Meth. A*, **428**, 372– 378 (1999)
- Hitomi, K., Onodera, T., and Shoji, T., Influence of zone purification process on TlBr crystals for radiation detector fabrication, *Nucl. Instru. Meth. A*, **579**, 153–156 (2007)
- Hitomi, K., Shoji, T., and Niizeki, Y., A method for suppressing polarization phenomena in TlBr detectors, *Nucl. Instru. Meth. A*, 585, 102–104 (2008)
- Hitomi, K., Kikuchi, Y., Shoji, T., and Ishii, K., Polarization phenomena in TlBr detectors, *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 56, 1859–1862 (2009)
- 9) http://www.oken.co.jp
- 10) Kim, H., Cirignano, L., Churilov, A., Ciampi, G., Higgins, W., Olschner, F., and Shah, K., Thallium bromide and thallium bromoiodide gamma ray spectrometer development, *IEEE Nucl. Sci. Sym. Conf. Rec.*, 1783–1788 (2009)
- Hitomi, K., Shoji, T. and Ishii, K., Advances in TlBr detector development, J. Crys. Grow., 379, 93–98 (2013)

(<sup>1</sup>東北大学サイクロトロン・ ラジオアイソトープセンター, <sup>2</sup>東北大学大学院工学研究科 量子エネルギー工学専攻)